

作品番号：29529076
作品タイトル：大船遺跡
作家：田中　正秋
キャプション：
コレクション：OPO
ソース：
撮影地：北海道　函館市
撮影年月日：2020/05/31
学術名：
クレジット表記：(c)Artefactory
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：6000px × 4000px
印刷サイズ：43.5cm × 29cm
データサイズ：11.6MByte
ファイル形式：JPEG